



Утверждаю
Заместитель директора ФНИЦ
«Кристаллография и фотоника» РАН
А.С. Голубева

18 ноября 2019 г.

График проведения промежуточных аттестаций аспирантов в 2019 -2020 учебном году.

График проведения промежуточных аттестаций аспирантов ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в ноябре 2019 г.

Промежуточная аттестация за очередной год обучения.

Направления подготовки: 03.06.01 – Физика, астрономия (физика конденсированного состояния; кристаллография, физика кристаллов), 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи (квантовая электроника),
04.06.01 - Химические науки (физическая химия)

Год обучения, направления подготовки, форма обучения - очная	Комиссия	Дата и место проведения аттестации
Аттестация аспирантов ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН за первый, второй, третий годы обучения. Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки	Аттестационная комиссия, созданная по приказу №130 от 18.11.2019	27 ноября 2019 года, в 11.00, конференц-зал (ИК РАН, Ленинский проспект, д.59)
Аттестация аспирантов ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН за первый, второй, третий годы обучения. Направление подготовки: 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи	Аттестационная комиссия, созданная по приказу №130 от 18.11.2019	27 ноября 2019 года, в 11.40, конференц-зал (ИК РАН, Ленинский проспект, д.59)
Аттестация аспирантов ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН за первый, второй, третий годы обучения. Направления подготовки: 03.06.01 – Физика и астрономия	Аттестационная комиссия, созданная по приказу №130 от 18.11.2019	27 ноября 2019 года, в 14.00, конференц-зал (ИК РАН, Ленинский проспект, д.59)